

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN

Herencias: la reforma pendiente *Diagnóstico y soluciones del sistema sucesorio chileno* *(2ª versión)*

Jueves 25 de abril de 2019

17.00-20.00

Palabras de bienvenida

Gabriel Bocksang Hola

Decano Facultad de Derecho (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Primer panel

Diagnóstico y reformas necesarias del derecho sucesorio chileno

Manuel Barría Paredes

Profesor de Derecho Civil (Universidad de Concepción)

La protección sucesoria del cónyuge sobreviviente: problemas y desafíos

Carmen Domínguez Hidalgo

Profesora de Derecho Privado (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Pausa de café

Segundo panel

Los problemas y vacíos del derecho sucesorio desde la perspectiva registral

Mauricio Astudillo Pizarro

Conservador de Bienes Raíces de Rancagua

Contracción de las asignaciones forzosas. Una reforma urgente al derecho sucesorio chileno

María Sara Rodríguez Pinto

Profesora de Derecho Civil (Universidad de los Andes)

Viernes 26 de abril de 2019

17.00-20.00

Tercer panel

La capacidad para testar y la captación de la voluntad del testador anciano

Susana Espada Mallorquín

Profesora de Derecho Civil (Universidad Adolfo Ibáñez)

Problemas prácticos relacionados con el otorgamiento de un testamento

Ramón Cifuentes Ovalle

Profesor de Derecho Privado UC

Cuarto panel

Algunas cuestiones en torno a las posesiones efectivas de las herencias intestadas

Jorge Álvarez Vásquez

Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación

El derecho de adjudicación preferente a favor del cónyuge sobreviviente

Fabián Elorriaga De Bonis

Profesor de Derecho Civil, Universidad Adolfo Ibáñez

PATROCINAN

Colegio de Abogados de Chile A.G.

Conservador de Bienes Raíces de Rancagua

Fecha :

25 y 26 de abril de 2018

Lugar:

Salón Portaluppi,

Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile

Coordinadores académicos:
Joel González Castillo - Jaime Alcalde Silva
Profesores de Derecho Privado UC

Valor:
\$ 20.000.

Inscripciones en:
[Educación continua]